제55회 발명의 날 포상 계획 공고

발명으로 대한민국을 빛낸 주역을 찾습니다! 제55회 발명의 날 기념식 발명유공 포상 신청 접수

1. 목 적

- O 범국민적인 발명분위기 확산과 발명가의 사기앙양을 통해 우수 발명 창출 및 활용을 촉진함으로써 국가산업발전에 기여
- **2. 기념식 일자** : 2020. 5. 19(화) (예정)

3. 포상종류

- O 산업훈장, 산업포장, 대통령표창, 국무총리표창
- O 국가지식재산위원회 위원장표창, 과학기술정보통신부장관표창, 산업통상자원부장관표창, 특허청장표창, 한국발명진흥회장표창
- 4. 주최 / 주관 : 특허청 / 한국발명진흥회

5. 포상신청(추천)대상

- O『발명자』: 개인, 직무(기업체, 연구기관, 교수, 교사, 공무원), 학생(초~고등학생, 대학생)
- O『발명유공자』: 기업체 및 연구기관 대표 또는 임원
- O『발명장려유공자』: 변리사, 공무원, 발명단체종사자, 기타
- O『발명지도유공자』: 발명교실 및 발명반 지도교사, 교수, 기타
- O『발명장려유공단체』: 기업체, 연구기관, 대학교, 발명교실 및 발명반 운영학교, 발명유관단체, 기타 ※ 신청 분야는 공적내용에 따라 일부 조정될 수 있음
- 6. 신청기한 : 2020. 1. 2(목) ~ 2020. 2. 7(금) 18:00까지 (접수마감 당일 온라인 신청 접수 및 신청서 우편 도착 완료분에 한함)

7. 신청서 작성 및 제출

- O 한국발명진흥회 홈페이지(www.kipa.org) 접속하여 로그인 후 신청(회원가입 필수, 브라우저의 경우 크롬을 권장)
 - '지원사업' → '국내발명 전시/행사' → '발명의날 기념식' → '기념식 공고' → '제55회 발명의 날 포상계획 공고' → '신청하기' 버튼 클릭 → 온라인 신청서 작성(팝업화면)
 - · [STEP1] 신청자 기본정보 입력 → [STEP2] 신청자 업체현황, 출원 현황 기재 → [STEP3] 신청분야 및 세부분야 체크 → [STEP4] 공적 요지, 수공기간, 과거 포상 기록 기재 → [STEP5] 증빙자료 업로드(공고문 첨부파일 중 양식모음을 다운로드 하여 작성 후 업로드)
 - o 기타 상세 안내는 홈페이지 공고 내 제55회 발명의 날 포상 신청 상세 안내문 및 신청 요약안내문 파일 참고
- * 접수된 서류는 반환하지 않으며, 수상후보자 선정 시 개별 통보

8. 접수 및 문의

- O 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 17층 발명문화확산실
- O 전 화 : (02)3459-2950/2792 FAX : (02)3459-2819 Email : 519@kipa.org

제55회 발명의 날 발명 유공자 포상 공고문 확인하기